

第7回 東京大学物性研究所 技術発表会

日時：2011年 2月25日(金)
場所：物性研究所6階 大講義室



*写真の説明：超短パルスTi:sapphireレーザーを希ガスに集光し高次高調波により極端紫外光を発生させている。

問い合わせ先

URL: <http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/public/gijutsu2011/>

e-mail: gijutsu-happyou@issp.u-tokyo.ac.jp

主催：東京大学物性研究所 技術部